6. Тарабасов Н.Д. Напряженное состояние машиностроительных деталей и их расчеты// «Расчеты на прочность», вып. 3, 1958, с. 194-200.

7. Прусов И.А. Термоупругие анизотропные пластинки. Минск, 1978.

8. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. Кручение и изгиб. М., 1966.

9. Шереметьев М.П. Пластинки с подкрепленным краем. - Львов. 1960.

## ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР ZNSE/ZNMGSSE/GAAS С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ

Е. В. Луценко, А. А. Гладыщук Брестский политехнический институт И. П. Марко, А. Л. Гурский, Г. П. Яблонский Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси М. Heuken AIXTRON AG, Aachen, Germany H. Kalisch, K. Heime Institut f.br Halbleitertechnik, RWTH Aachen, Germany

Гетероструктуры на основе широкозонных полупроводников типа A<sup>2</sup>B<sup>6</sup> перепективны для создания на их основе инжекционных лазеров и светодиодов на сине-зеленую область спектра, а также излучателей с электронной и оптической накачкой для лазерного цветного телевидения. Такие лазеры и излучатели будут использованы в видеодисплеях, пьезоэлектрических и акусто-оптических модуляторах, оптических системах памяти с высокой плотностью записи информации.

После создания первых инжекционных лазеров в сине-зеленой области спектра в 1991 г. [1, 2] началось интенсивное развитие работ по оптическим свойствам слоев и структур на основе ZnSe и ZnMgSSe. Во многих работах, в том числе в работах авторов [4-6], было показано, что пороги генерации в эпитаксиальных слоях в несколько раз меньше, чем в объемных кристаллах. В гетероструктурах с квантовыми ямами вследствие эффектов пространственного оптического и электрического ограничения оказалось возможным уменьшить пороги генерации еще почти на порядок величины.

### Новые технологии в машиностроении и вычислительной технике

В данной работе изучаются фотолюминесценция (ФЛ) и генера-ция при оптическом возбуждении в гетероструктурах с одной и многи-ми квантовыми ямами с раздельным ограничением (SCH-SQW, SCH-MQW) в интервале температур 77 - 650 К. Гетероструктуры на основе ZnSe и ZnMgSSe выращены методом осаждения металлооргани-ческих соединений из паровой фазы MOVPE (metal-organic vapour-phase epitaxy) на подложку из GaAs при температуре роста 330°С. Генерация и ФЛ возбуждались излучением лазера на молекулярном азоте (P=20 кBt, l=337.1 нм, t=10 нс, F=10<sup>3</sup> Гц, I=1-10<sup>6</sup> Bt/cm<sup>2</sup>).



Резонаторы длиной 200-400 мкм получены скалыванием пластин по плоскостям спайности (110). На рис. 1 показано расположение слоев и

186

#### Прикладная механика

схема энергетических зон структуры SCH-SQW. Возбужденные носители заряда во внешнем широкозонном слое ZnMgSSe (процесс 1) диффундируют и скатываются (2) в более узкозонный слой (с меньшей концентрацией Mg и S), а затем попадают и накапливаются в квантовой яме ZnSe, где они рекомбинируют с излучением квантов света (3).

С ростом интенсивности накачки в спектрах излучения с торца резонатора наблюдается появление более узкой полосы стимулированного излучения (рис. 2) на фоне широкой полосы ФЛ. После достижения порога генерации спектр сужается до 0.5 - 2 нм. Стимулированное излучение и генерация являются строго поляризованными. Вблизи порога генерации



наблюдается хорошо разрешенная модовая структура, которая показана на вставке к рис. 2 для температуры T=300 К. Модовая структура лазерного излучения проявляется в интервале температур от 77 до 400 К. Наиболее низкий порог генерации был получен на SCH с семью квантовыми ямами шириной 4 нм: I<sub>пор</sub>=6 кВт/см<sup>2</sup> при температуре жидкого азота и I<sub>пор</sub>=20 кВт/см<sup>2</sup> при комнатной температуре. Низкие пороги генерации позволили впервые получить лазерное излучение на таких структурах вплоть до температуры T=612 K, которая даже превышает температуру роста.

На рис. 3 показаны спектры люминесценции и генерации SCH с одной ямой шириной 40 нм в широком диапазоне температур от 77 до 577 К. Энергия в импульсе такого лазера при комнатной температуре составила 5 нДж. Расходимость излучения в плоскости образца была  $(q/2)_{\parallel}=14^{\circ}$  и в перпендикулярной плоскости -  $(q/2)_{\star}=26^{\circ}$ . На вставке к рис. 3 показана зависимость полной интенсивности излучения от накачки для двух поляризаций при температуре 300 К. Видно, что вблизи порога мощность излучения в ТЕ моде резко возрастает, в то время как мощность излучения ТМ моды изменяется незначительно. Все эти факты свидетельствуют о достижении режима генерации оптического излучения вплоть до высоких температур.

Специальными опытами по исследованию спектров и интегральной интенсивности люминесценции из активного и волноводных слоев в широком диапазоне уровней возбуждения показано, что одной из важных причин, повышающих порог генерации, являются флуктуации состава четверного соединения, приводящие к флуктуации зон. Сделан вывод, что основным механизмом усиления служит рекомбинация в плотной электронно-дырочной плазме. Установлено также, что фактор оптического ограничения световой волны в волноводной структуре определяет в большой степени пороги генерации гетеролазеров. Он рассчитывался по формуле [6]:

$$\Gamma = \frac{\overline{d}^2}{\overline{d}^2 + \frac{2}{n^2 - n_t^2} \cdot \left(\frac{\lambda}{2\pi}\right)^2} \cdot \frac{N_a L_z}{\overline{d}}, \quad \overline{d} = N_a L_z + N_b d_b, \quad \overline{n} = \left(N_a L_z n_0 + N_b d_b n_b\right) / \overline{d},$$

где  $N_a,N_b$ - число активных слоев и барьеров,  $L_z,d_b$ - их ширины,  $n_0,n_b$ и  $n_1$ - показатели преломления активного, барьерного и волноводно-го слоев соответственно. Наиболее высокое значение величины  $\Gamma{=}0.182$  получено для SCH-SQW с шириной ямы 40 нм. При  $\Gamma < 0.06$  генерация не возбуждалась.

### Литература

1. H. Jeon, J. Ding, W. Patterson, A. Nurmikko, W. Xie, D. Grillo, M. Kobayashi, and R. L. Gunshor, Appl. Phys. Lett., **59**, 3619 (1991).

2. M.A. Haase, J. Qiu, J. M. DePuydt, H. Cheng, Appl. Phys. Lett. 59, 1272 (1991).

3. A. L. Gurskii, V. V. Gruzinskii, A. N. Gavrilenko, I. I. Kulak, A. I. Mitkovets, G. P. Yablonskii, M. Scholl, M. Heuken. J. Appl. Phys. 77, 5394 (1995).

4. H. Kalish, H. Hamadeh, J. Muller, G. P. Yablonskii, A. L. Gurskii, J. Woitok, J. Xu, and M. Heuken. J. Electron Materials, 26, 1256 (1997).

5. G. P. Yablonskii, A. L. Gurskii, E. V. Lutsenko, I. P. Marko, H. Hamadeh, J. Soellner, W. Taudt, M. Heuken. Phys. status solidi (a), 159, 543 (1997).

6. V. K. Kononenko and I. S. Zakcharova. Preprint IC/91/63 (International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy (1991).

# ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН В СИЛЬНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ В СУЛЬФИДЕ КАДМИЯ

Русаков К.И., Паращук В.В.

Брестский политехнический институт, Институт физики НАН Беларуси

Взаимодействие света и СВЧ-волн в полупроводниковых кристаллах является параметрическим, для которого интенсивность преобразования в приближении постоянного поля выражается в форме [1]:

 $S_3 \sim S_1 S_2 d_{s\phi}^2 [\sin(\Delta k L/2) / (\Delta k L/2)]^2$ , где S<sub>1</sub> - плотности мощности взаимодействующих волн,  $\Delta k$  - фазовая расстройка. L - длина кристалла. d<sub>эф</sub> - эффективный коэффициент нелинейности, связывающий действительные значения поляризации и электрического поля. Выражение в квадратных скобках соответствует условию фазового синхронизма. Однако к.п.д. процессов преобразования частоты существенно зависит от коэффициента d<sub>""</sub>, определяемого симметрией кристалла, поляризациями и направлениями распространения взаимодействующих волн. Анализ результатов расчета коэффициента нелинейности по данным различных авторов показывает, что в отсутствие электрического поля d<sub>аф</sub> изотропен в плоскости {0001} кристаллов CdS. Сильное внешнее поле, вектор которого расположен в данной плоскости, меняет симметрию решетки кристалла, и он становится псевдотригональным. При этом эффективный коэффициент нелинейности d, для различных видов взаимодействия волн оказывается пропорциональным cos3ф или sin3ф, откуда следует зависимость S, ~ cos6ф или ~ sin6ф, озна-